

**KARTA PRZEDMIOTU**

Kod przedmiotu	studia stacjonarne:	M#2-S1-MiBM-112
	studia niestacjonarne:	M#2-N1-MiBM-111
Nazwa przedmiotu	Ochrona własności intelektualnej	
Nazwa przedmiotu w języku angielskim	Protection of Intellectual Property	
Obowiązuje od roku akademickiego	2024/2025	

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Kierunek studiów	MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Poziom kształcenia	I stopień
Profil studiów	ogólnoakademicki
Forma i tryb prowadzenia studiów	Studia stacjonarne i niestacjonarne
Zakres	wszystkie
Jednostka prowadząca przedmiot	Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną
Koordinator przedmiotu	dr Magdalena Kotulska-Kmiecik
Zatwierdził	dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚK, Dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów	Przedmiot kształcenia ogólnego	
Status przedmiotu	Obowiązkowy	
Język prowadzenia zajęć	Polski	
Usytuowanie w planie studiów - semestr	studia stacjonarne	Semestr I
	studia niestacjonarne	Semestr I
Wymagania wstępne		
Egzamin (TAK/NIE)	NIE	
Liczba punktów ECTS	1	

Forma prowadzenia zajęć		wykład	ćwiczenia	laboratorium	projekt	inne
Liczba godzin w semestrze	studia stacjonarne:	15				
	studia niestacjonarne:	9				

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kategoria	Symbol efektu	Efekty kształcenia	Odniesienie do efektów kierunkowych





Wiedza	W01	Student zna podstawowe źródła i instytucje prawa własności intelektualnej. Potrafi zdefiniować oraz dokonać interpretacji norm prawnych z zakresu ustawodawstwa dotyczącego własności intelektualnej.	MiBM1_W05
	W02	Student zna i rozumie podstawowe zasady ochrony autorskoprawnej i ochrony własności przemysłowej, w tym w szczególności ochrony patentowej. Rozumie znaczenie tej dziedziny prawa dla rozwoju techniki i współczesnej gospodarki.	MiBM1_W05
Umiejętności	U01	Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę – stosować przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy – Prawo własności przemysłowej w typowych sytuacjach faktycznych.	MiBM1_U16 MiBM1_U20
	U02	Student potrafi w odpowiedzialny sposób korzystać z utworów, baz danych. Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i ubiegać się o ochronę dla rozwiązań technicznych tj. wynalazków i wzorów użytkowych. Student potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi.	MiBM1_U03 MiBM1_U21
Kompetencje społeczne	K01	Student jest gotów do poszanowania praw autorskich przy realizacji prac twórczych, w tym prac projektowych i dyplomowych. Student zgodnie z prawem eksploatuje utwory chronione.	MiBM1_K02
	K02	Student jest gotów, działając sam lub w grupie, do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej.	MiBM1_K01 MiBM1_K03

TRZĘCI PROGRAMOWE

Forma zajęć*	Treści programowe
--------------	-------------------





wykład	<p>Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym: struktura wewnętrzna, źródła prawa własności intelektualnej, modele ochrony, rodzaje dóbr intelektualnych, system gospodarczy a postęp techniczny, funkcje prawa własności intelektualnej.</p> <p>Prawo autorskie: utwór jako przedmiot prawa autorskiego, wyłączenia spod ochrony, podmiot prawa autorskiego, autorskie prawa osobiste i majątkowe.</p> <p>Ochrona praw autorskich: treść, rodzaje i zakres praw autorskich, dozwolony użytek chronionych utworów, odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia praw autorskich.</p> <p>Ochrona produktów informatycznych i innych rozwiązań wykorzystywanych on-line.</p> <p>Ochrona baz danych.</p> <p>Plagiat inne przejawy nierzetelności naukowej: istota plagiatu, studium przypadków, odpowiedzialność prawna studentów szkół wyższych z tytułu popełnienia plagiatu.</p> <p>Ochrona rozwiązań o charakterze technicznym: Urząd Patentowy RP – zadania.</p> <p>Pojęcie wynalazku i wzoru użytkowego, przesłanki zdolności patentowej i ochronnej, procedura rejestracji wynalazku i wzoru użytkowego w Polsce.</p> <p>Prawo patentowe i prawo wzorów użytkowych: treść patentu i prawa ochronnego na wzór użytkowy, dozwolony użytek w prawie patentowym, odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej. Rola rzecznika patentowego w postępowaniach przed UP RP.</p>
--------	---

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Symbol efektu	Metody sprawdzania efektów kształcenia <i>(zaznaczyć X)</i>					
	Egzamin ustny	Egzamin pisemny	Kolokwium	Projekt	Sprawozdanie	Inne
W01			X	X		X
W02			X	X		X
U01			X	X		X
U02				X		X
K01			X	X		X
K02				X		X

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA

Forma zajęć*	Forma zaliczenia	Warunki zaliczenia
wykład	zaliczenie z oceną	Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium; przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej; rozwiązanie określonego problemu prawnego (kazusa).



**NAKŁAD PRACY STUDENTA**

Bilans punktów ECTS												
Lp.	Rodzaj aktywności	Obciążenie studenta										Jednostka
		studia stacjonarne					studia niestacjonarne					
		W	C	L	P	S	W	C	L	P	S	
1.	Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów	15					9					h
2.	Inne (konsultacje, egzamin)	2					2					h
3.	Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego	17					11					h
4.	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego	0,7					0,4					ECTS
5.	Liczba godzin samodzielnej pracy studenta	8					14					h
6.	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy	0,3					0,6					ECTS
7.	Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym	0					0					h
8.	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym	0,0					0,0					ECTS
9.	Sumaryczne obciążenie pracą studenta	25					25					h
10.	Punkty ECTS za moduł <i>1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta</i>	1										ECTS

LITERATURA I ŹRÓDŁA PRAWA

- Adamczak A, du Vall M., (red.), *Ochrona własności intelektualnej*, UOTT UW, Warszawa 2010
- Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), *Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021
- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509)
- Ustawa – prawo własności przemysłowej z 30.06.2000 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170)
- Strona internetowa Urzędu Patentowego: <https://uprp.gov.pl/pl>

